Application No.	Applicant(s)	
10/633,434	KIM ET AL.	
Examiner	Art Unit	* •
Heien-Ming Lee	2823	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
257	666,668		•			
	672,673		*•			
	676,677					
438	106,107					
	123,124	5/24/2004	LEE			
			:			
		,				
•	• ,		*			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
,						
	•					
		,				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class .	Subclass	Date	Examiner		
····					
		-			
			•		
المناه	, <u></u>	<u> </u>	<u></u>		

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH S)
	DATE	EXMR
EAST attached (USPAT, USPG, EPO, JPO, IBM, Derwent)	5/2/25/24/6	# LEE
		-
	*	
		· · ·